

Nota Editorial

Agradecemos a los autores contribuyentes por elegir *Superficies y Vacío* como medio para comunicar sus resultados de investigación e, igualmente importante, la contribución desinteresada de los pares que aceptaron realizar las revisiones de los manuscritos recibidos, ayudándonos a conservar una alta calidad en los artículos que publicamos. Esperamos que ambas comunidades crezcan aún más en los tiempos venideros.

Este año, por sugerencia del Comité Organizador de la 'XVII International Conference on Surfaces, Materials, and Vacuum' el Comité Editorial entendió una invitación especial a los contribuidores del Congreso para enviar sus resultados en un manuscrito en extenso a ser considerado para publicación en *Superficies y Vacío*. A pesar de que la respuesta fue moderada, consideramos que éste ha sido un ejercicio exitoso, dando retroalimentación de una revisión editorial dentro de los 10 días de haber terminado el Congreso. Agradezco profundamente el apoyo de dos colegas del Comité Editorial, Cristo Manuel Yee Rendón y Martín Guadalupe Zapata Torres, con quienes se completó satisfactoriamente este proceso. A pesar de ello, al día de hoy sólo se ha completado el proceso de revisión por pares de uno de tales manuscritos. Estamos trabajando para que el proceso de arbitraje del resto de manuscritos en consideración se completé en los primeros meses de 2025.

En *Superficies y Vacío*, ¡les deseamos a todos un feliz y exitoso 2025!

30 de diciembre de 2024

Miguel Angel Santana-Aranda

Comité Editorial

Editor Responsable

Miguel Angel Santana Aranda
Departamento de Física, CUCEI
Universidad de Guadalajara

Ernesto Marín Moares

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología
Avanzada (Legaria), Instituto Politécnico Nacional

Editores Asociados

Enrique Camps Carvajal
Departamento de Física
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Francisco S. Tostado Aguirre

Centro de Investigación en Materiales Avanzados,
Unidad Monterrey

Horacio V. Estrada

Mechanical Engineering and Engineering Science,
University of North Carolina at Charlotte

Cristo Manuel Yee Rendón

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
Universidad Autónoma de Sinaloa

Miguel A. Fuentes-Cabrera

Center for Nanophase Materials Science,
Oak Ridge National Laboratory

Martín G. Zapata Torres

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología
Avanzada (Legaria), Instituto Politécnico Nacional

Derechos de Autor

Todos los artículos en *Superficies y Vacío* son *publicados sin cargos*, distribuidos en *Acceso Abierto* bajo los términos y condiciones de *licencia de Atribución de Creative Commons* (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Todos los derechos son conservados por los respectivos autores, quienes otorgan licencia de publicación a la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales (SMCTSM, México).



Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología
de Superficies y Materiales, A.C.